

ЛИТЕРАТУРА

1. *Михайлов В.П.* Физические процессы в вакууме и полупроводниковых структурах и их использование в электронных приборах: учебное пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022.

2. *Иванов В.И.* Вакуумная техника: учебное пособие. Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2016. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/91440> (дата обращения: 30.10.2022).

3. Вакуумная техника: справочник / Под ред. К.Е. Демихова, Ю.В. Панфилова. — М.: Машиностроение, 2009.

4. *Деулин Е.А., Михайлов В.П., Базиненков А.М.* Расчет вакуумных систем технологического оборудования: учебно-методическое пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2022.

5. *Базиненков А.М., Каменихин А.Т.* Технические средства получения и измерения давления вакуумной технологической среды: учебно-методическое пособие. 2-е изд., испр. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020.

6. *Панфилов Ю.В.* Формирование функциональных слоев: учебное пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020.

7. Справочник по вакуумной технике и технологиям / Под ред. Хоффман Д., Сингх Б., Томас Дж. III / Пер.с англ. / под ред. В.А. Романенко, С.Б. Нестерова— М.: Техносфера, 2011.

8. Физические основы микро- и нанотехнологий / Бычков С.П., Михайлов В.П., Панфилов Ю.В., Цветков Ю.Б. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.

9. Машиностроение: энциклопедия. Раздел III. Том III-8. Технологии оборудования и системы управления в электронном машиностроении. — М.: Машиностроение, 2000.